



طراحی یک میکرو شتاب‌سنج خازنی برای اندازه‌گیری شتاب روی صندلی تراکتور(۶۳)

مجید علیدوست^۱، قادر رضازاده^۲، محمد علی حداد درخشی^۳

چکیده

برای اینکه سلامتی راننده تراکتور در انجام کارهای کشاورزی مورد تهدید قرار نگیرد باید از آسیب‌های ناشی از ارتعاشات که از طریق صندلی منتقل می‌شود مصون بماند. از روش‌های معمول برای کاهش دادن میزان ارتعاشات واردہ به صندلی تراکتور استفاده از سیستم‌های تعلیق فعال است. این سیستم‌ها نیاز به یک واحد شتاب‌سنج به عنوان حس کننده لحظه‌ای شتاب دارند تا در هر لحظه شتاب وارد شده به صندلی راننده را اندازه گرفته و به واحد خنثی کننده ارسال کنند. در این مقاله رفتار مکانیکی یک میکرو‌شتاب‌سنج خازنی برای اندازه‌گیری محدوده شتاب‌های واردہ به صندلی تراکتور شبیه‌سازی شده است.

کلیدواژه: میکروالکترومکانیک، شتاب‌سنج خازنی، صندلی تراکتور

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه، پست الکترونیک: majidalidoost@yahoo.com

۲- دانشیار گروه مکانیک دانشگاه ارومیه

۳- استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه



۱- مقدمة

تراکتور از پرکاربردی ترین ماشین های استفاده شده در کشاورزی می باشد بطوریکه با مکانیزه شدن سیستمهای کشاورزی استفاده از تراکتور برای پیاده کردن طرحهای کشاورزی بیشتر شده است. با چین استفاده گستردهای از تراکتور رفع عیب بسیاری از قسمتهای آن و بهینه کردن اجزای مختلف آن در دستور کار هر محققی در این رشته می باشد تا با کمترین مشکلات جانی کارها به نحو بهتر و با راندمان بیشتری به نتیجه برسد. از مهمترین رکنهاهای استفاده بهینه از تراکتور داشتن یک راننده با تجربه و سالم می باشد به نحوی که بتواند تراکتور را در بهترین شرایط حرکت دهد. در طراحی تراکتورهای امروزه ملاحظاتی وجود دارد که به عوامل انسانی مربوط می شود و باید در طراحیها مدنظر قرار بگیرند تا راننده وظایف خود را با راندمان بیشتر و خستگی کمتری داشته باشد. عوامل انسانی مسائلی چون راحتی در حین رانندگی، وسعت دید، سهولت استفاده از کنترلهای سیستم تهویه مناسب و بازدارنده های سروصدا زیاد می باشد. اثر مخربی که تراکتور و محیط کاری آن منجر به آن می شود ارتعاشات است بطوریکه باعث اثرهای مکانیکی، فیزیولوژیکی و روانی می شود. شدت ارتعاشات ناشی از رانندگی، با سرعت رابطه مستقیمی دارد یعنی با افزایش سرعت بر شدت ارتعاشات افزوده می شود[1].

ارتعاشات در کل بدن مضر می باشد چونکه باعث تحریک فرکانسهای طبیعی بدن می شود. فرکانسهای طبیعی که روی بدن انسان مضر می باشند تعیین شده‌اند. بدن انسان دارای فرکانس طبیعی ۴-۵Hz می باشد. در جدول ۱ تعدادی از قسمتهای حیاتی بدن انسان و فرکانس طبیعی آن داده شده است. بیشتر ارگانهای حیاتی مانند معده، ستون فقرات و قلب دارای رنج فرکانسی ۴-۵Hz می باشند[2].

ارتعاشات کل بدن اثرات مخربی را روی راننده تراکتور بخصوص در قسمت ستون فقرات وارد می سازد بطوریکه این آسیبها می-توانند دائمی باشند[2,3,4]. شدت و سختی شرایط کار کردن در ارتعاشات محدود به فرکانسهای طبیعی بدن منجر به وضع یکسری از قوانین توسط ارگانهای مربوطه گردیده است. مثلاً بر طبق استاندار ISO2631 رانندگانی که در معرض ارتعاشات در محدوده ۴-۸Hz ماکزیمم ساعت کار آنها ۸ ساعت است[5]. اما در بعضی از کارهای سنگین مثل شخم زدن ماکزیمم ساعت کار آنها به ۲/۵ ساعت می رسد چونکه شدت ارتعاشات در این شرایط بیشتر می باشد[3].

جدول ۱ - فرکانسهای طبیعی در اعضاء بدن انسان

اعضا	فرکانس طبیعی (Hz)
چشم	20-25
قفسه سینه	3
ستون فقرات	3-5
شانه	2-6
سر	30
معده	4-7
قلب	4-5

بر طبق مطالب بیان شده در بالا پر واضح است که ارتعاشات نقش مهمی را در آسیب زدن به سلامتی راننده فراهم می آورد. از این رو تحلیل و بررسی عوامل ایجادی ارتعاشات، اندازه گیری مقدار آن و از بین بردن تاثیرات مخرب آن از اهداف تحقیقات گستردهای بوده که انجام شده است. علاوه بر این ارتعاشات عامل اصلی در استهلاک و خرابی زودرس نقاط در تماس با هم می باشد.

مسئله انتقال ارتعاشات به صندلی تراکتور و راننده آن در طول ۴۰ سال اخیر بطور گستردهای مورد بررسی قرار گرفته است[6]. از روشهای زیادی برای کاهش انتقال ارتعاشات به صندلی راننده تراکتور استفاده شده است. از جمله این روشها می توان به سیستم تعليق صندلی، سیستم تعليق اکسلهای جلو و عقب، سیستم تعليق کابین راننده و ابزارهای جذب شوک اشاره کرد[7,8].

آقای مارسیلی و همکاران در یک تحقیق از یک تراکتور 4WD مجهز به سیستم تعليق اکسل جلو و سیستم جاذب شوک اتصال سه نقطه استفاده کرد. در نتیجه این تحقیق شتابهای RMS¹ منقل شده به صندلی در حین شخم زدن و هرس زدن در سرعتهای مختلف و در حالتهای روشن و خاموش بودن سیستم تعليق بدست آمده است. حداقل شتابهای RMS در یک سوم

1 root-mean-square



پهنه‌ای باند و در -80 هرتز مطابق با استاندارد ISO2631-1 اندازه‌گیری شده‌اند^[5]. میزان شتاب RMS در جهت عمود به صندلی در وضعیت خاموش بودن سیستم تعلیق برای شخمن زدن 0.596 m/s^2 در سرعت حرکت $2/13 \text{ m/s}$ و برای هرس زدن 0.829 m/s^2 در سرعت حرکت $2/55 \text{ m/s}$ بدست آمد^[9].

جهت از بین بردن لرزش‌های موجود در صندلی تراکتور بوسیله سیستمهای هوشمند، اندازه‌گیری دقیق و لحظه‌ای شتاب ضرورت تام دارد. در واقع یک شتاب سنج می‌تواند به عنوان یک ترانس‌دیوسر اندازه‌گیری شتاب، با ارسال سیگنال تغییرات ارتعاشات در صندلی تراکتور را در شرایط مختلف کاری آشکار سازد. شتاب‌سنجها عمدتاً از یک جرم حساس و یک عضو الاستیک که جرم را به بدن وصل می‌کند تشکیل شده‌اند بطوریکه میرایی سیستم نیز اصطکاک مانع در برابر حرکت آن می‌باشد که باعث تلفات انرژی و در نهایت توقف در حرکت می‌شود.

اندازه‌گیری دقیق شتاب با استفاده از تکنولوژی شتاب‌سنجهای میکرو سیستمهای الکترومکانیکال و نانو سیستمهای الکترومکانیکال MEMS/NEMS¹ امکان‌پذیر می‌باشد.

این تکنولوژی چند دهه‌ای است که بوجود آمده و به سرعت در حال پیشرفت است و هر روز قابلیت‌ها و کارایی‌های این صنعت بیشتر به چشم می‌خورد. علت اولیه در روی آوردن به این صنعت کوچک سازی دستگاهها و سیستمهای بوده است. چون ساخت سیستمهای در ابعاد بزرگ نیازمند صرف هزینه و وقت بیشتری بوده و دارای معایبی مثل وزن، ابعاد و استهلاک می‌باشد^[10]. دو موضوع مورد توجه بسیاری از محققان MEMS/NEMS هزینه و زمان می‌باشد که با مدل سازی در ابعاد میکرو و نانو قابل دستیابی است. این صنعت کارایی و کاربردهای فراوانی مثل کاربرد در هواپما ، روباتیک ، بیوتکنولوژی و پزشکی دارد^[11]. وسایل MEMS/NEMS تبدیل به عنصر مهمی در ساخت شتاب‌سنجها ، میکروپیمها، سوئیچهای نوری، ترانس‌دیوسرها و سنسورهای دارویی شده‌اند^[12]. بنابراین تحلیل و آنالیز ارتعاشات و دینامیک ساختارهای انعطاف‌پذیر در ابعاد میکرو از اهمیت زیادی برخوردار است.

از لحاظ اقتصادی بازار وسایل MEMS، از $2-5$ میلیارد دلار در سال 2000 به $15-20$ میلیارد دلار تا سال 2004 رسیده است [13]. طبق پیش‌بینی‌های انجام شده سهم تکنولوژی MEMS و NEMS در سال 2015 به یک تریلیون دلار می‌رسد. هدف از این تحقیق، طراحی یک شتاب‌سنج از نوع خازنی می‌باشد که بتواند توسط آن ارتعاشات وارده بر صندلی راننده یک تراکتور را به طور لحظه‌ای اندازه‌گیری نماید و این طریق امکان مطالعه تغییرات این ارتعاشات را در شرایط متفاوت کاری در یک مزرعه فراهم کند.

۲- مواد و روشها

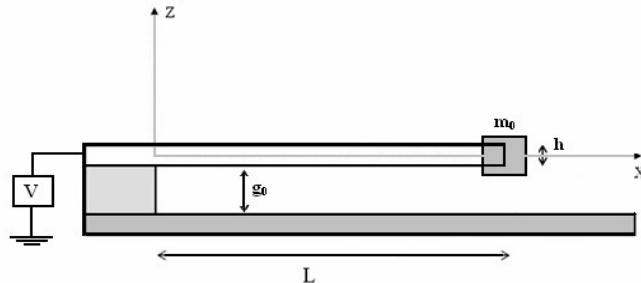
۲-۱- توصیف مدل پیشنهادی

شتتاب‌سنج در نظر گرفته شده در اینجا یک خازن است که تشکیل شده از یک تیر یکسرگیردار و یک صفحه ثابت، بطوریکه با تغییر مکان تیر در اثر شتابهای اعمالی ظرفیت خازنی آن تغییر می‌کند. علت استفاده از نوع خازنی این است که حس‌گر خازنی در شتاب‌سنج‌ها دارای حساسیت بالا، ساختار ساده و واکنش کم به تغییرات دمایی می‌باشد. میکروبیم² در نظر گرفته شده دارای طول l ، عرض b و ضخامت h می‌باشد که در شکل ۱ نشان داده شده است. صفحه پایینی خازن صلب بوده و به بدن سنسور متصل شده است ، بطوریکه فاصله بین زیرلایه و میکروبیم (g_p)³ می‌باشد و محدوده بین میکروبیم و زیرلایه توسط خلا جدا می‌شود . در انتهای طول تیر یک جرم متمرکز قرار گرفته است. همچنین در دو سر میکروبیم و زیرلایه اختلاف پتانسیل V برقرار شده است.

1 micro/nano-electro-mechanical systems

2 microbeam

3 gap



شکل ۱- تصویر میکروویم در نمای جلو

۲-۲- معادلات حاکم بر مدل

از تنوی حاکم بر تیرهای بلند (اویلر-برنولی) برای بررسی رفتار مدل تیر یکسر گیردار استفاده می شود. تنوی اویلر-برنولی زمانی استفاده می شود که نسبت ضخامت به طول صفحات کم و از کرنشهای برشی صرفنظر می گردد. اعمال نیرو بر روی تیر باعث جابجایی آن می شود بطوریکه بیشترین خیز تیر در نقطه آخر آن می باشد. مرکز محورهای مختصات طبق شکل ۱ در قسمت گیردار آن فرض شده است.

۲-۲-۱- معادله غیر خطی استاتیکی تیر یکسر گیردار

$$EI \frac{d^4 w_s(x)}{dx^4} = F_e(w_s, V) \quad (1)$$

$$F_e(w_s, V) = \frac{\varepsilon_0 b V^2}{2(g_0 - w_s(x))^2} \quad (2)$$

که در رابطه ۱، w انحراف تیر در جهت z ، E مدول الاستیسیته، I ممان اینرسی نسبت به محور y ، V اختلاف پتانسیل دو سر هدایت کننده ها، F_e نیروی الکترواستاتیکی در واحد طول، ε_0 ضریب گذردگی خلا و x مختصات محوری می باشد [14].

بطوریکه شرایط مرزی آن به شرح زیر برقرار می باشد:

شرط مرزی حاکم بر تیر در قسمت گیردار:

$$w_s(0) = 0, \quad \frac{dw_s}{dx} \Big|_{x=l} = 0, \quad (3)$$

شرط مرزی حاکم بر تیر در انتهای آزاد آن:

$$\frac{d^2 w_s}{dx^2} \Big|_{x=l} = 0, \quad \frac{d^3 w_s}{dx^3} \Big|_{x=l} = 0. \quad (4)$$

۲-۲-۲- معادله دیفرانسیل غیر خطی کلی حاکم بر رفتار دینامیکی تیر یکسر گیردار

$$EI \frac{\partial^4 w_T(x, t)}{\partial x^4} + (\rho A + m_0 \delta(x - l)) \left(\frac{\partial^2 w_T(x, t)}{\partial t^2} + a \right) + c \frac{\partial w_T(x, t)}{\partial t} = \frac{\varepsilon_0 b V^2}{2(g_0 - w_T(x, t))^2} \quad (5)$$

که A سطح بیم، ρ چگالی تیر، a شتابی که باید سنجیده شود، c ضریب میرایی بر واحد طول، m_0 جرم قرار گرفته در فاصله l روی تیر، $\delta(x - l)$ تابع ضربه و w_T جابجایی تیر می باشد [15].

می دانیم که جابجایی کل برابر است با مجموع جابجایی استاتیکی و دینامیکی:



$$w_T(x,t) = w_s(x) + \varepsilon(x,t) \quad (6)$$

که $\varepsilon(x,t)$ ارتعاشات کوچک حول نقطه تعادل استاتیکی می باشد. در نتیجه معادله ۵ بصورت زیر تبدیل می شود:

$$EI \frac{\partial^4 (w_s(x) + \varepsilon(x,t))}{\partial x^4} + (\rho A + m_0 \delta(x-l)) \left(\frac{\partial^2 (w_s(x) + \varepsilon(x,t))}{\partial t^2} + a \right) + c \left(\frac{\partial (w_s(x) + \varepsilon(x,t))}{\partial t} \right) = \frac{\varepsilon_0 b V^2}{2(g_0 - (w_s(x) + \varepsilon(x,t))^2)} \quad (7)$$

و با نوشتن بسط تیلور حول نقطه $0 = \varepsilon$ برای طرف دوم معادله ۷ داریم:

$$\Rightarrow EI \frac{d^4 w_s(x)}{dx^4} + EI \frac{\partial^4 \varepsilon(x,t)}{\partial x^4} + (\rho A + m_0 \delta(x-l)) \left(\frac{\partial^2 \varepsilon(x,t)}{\partial t^2} + a \right) + c \left(\frac{\partial \varepsilon(x,t)}{\partial t} \right) = \frac{\varepsilon_0 b V_b^2}{2(g_0 - w_s(x))^2} + \frac{\varepsilon_0 b V_b^2}{(g_0 - w_s(x))^3} \varepsilon(x,t) \quad (8)$$

با حذف معادله استاتیکی ظاهر شده ، معادله ارتعاشات کوچک حول نقطه تعادل استاتیکی مدل به ترتیب زیر حاصل می شود:

$$L(\varepsilon(x,t)) = EI \frac{\partial^4 \varepsilon(x,t)}{\partial x^4} + (\rho A + m_0 \delta(x-l)) \left(\frac{\partial^2 \varepsilon(x,t)}{\partial t^2} + a \right) + c \left(\frac{\partial \varepsilon(x,t)}{\partial t} \right) - \frac{\varepsilon_0 b V_b^2}{(g_0 - w_s(x))^3} \varepsilon(x,t) = 0 \quad (9)$$

بطوریکه $L(\varepsilon(x,t))$ اپراتور دیفرانسیلی خطی می باشد و ε شرایط مرزی مشابه با شرایط مرزی ۳ و ۴ را ارضا می کند.

۲-۲-۳- ظرفیت خازنی شتاب سنج

برای اندازه گیری ظرفیت خازنی با توجه به مدل مورد نظر و شکل جابجایی های آن، از رابطه زیر برای اندازه گیری تغییرات ظرفیت کل خازن در طول زمان استفاده می کنیم.

$$C(t) = \int_0^l \frac{\varepsilon_0 b}{(g_0 - w_T(x,t))} dx \quad (10)$$



۲-۳- حل معادلات

۲-۳-۱- معادله استاتیکی

حل کردن معادله غیر خطی ۱ مشکل است و زمان زیادی را صرف می کند. پس برای حل معادله ابتدا آنرا بصورت خطی تبدیل می کنیم و سپس آنرا حل می کیم. در اینجا برای خطی کردن معادله از روش $SSLM^1$ استفاده شده است [16].

اگر w^k جابجایی شتاب سنج در اثر ولتاژ V^k باشد داریم :

$$w^{k+1} = w^k + \delta w = w^k + \psi(x) \quad (11)$$

$$V^{k+1} = V^k + \delta V \quad (12)$$

پس می توان نوشت :

$$EI \frac{d^4(w^{k+1})}{dx^4} = F_e(w^{k+1}, V^{k+1}) \quad (13)$$

$$EI \frac{d^4(w^k)}{dx^4} = F_e(w^k, V^k) \quad (14)$$

$$F_e(w^{k+1}, V^{k+1}) = F_e(w^k, V^k) + \frac{\partial F}{\partial w} \Big|_{(w^k, V^k)} \delta w + \frac{\partial F}{\partial V} \Big|_{(w^k, V^k)} \delta V \quad (15)$$

با تفاضل ۱۴ از ۱۳ و استفاده از رابطه ۱۵ داریم :

(۱۶)

$$\begin{aligned} EI \frac{d^4\psi(x)}{dx^4} &= F_e(w^{k+1}, V^{k+1}) - F_e(w^k, V^k) = \frac{\varepsilon_0 b (V^k)^2}{(g_0 - w^k)^3} \delta w + \frac{\varepsilon_0 b V^k}{(g_0 - w^k)^2} \delta V \\ &\Rightarrow EI \frac{d^4\psi(x)}{dx^4} - \frac{\varepsilon_0 b (V^k)^2}{(g_0 - w^k)^3} \psi(x) = \frac{\varepsilon_0 b V^k}{(g_0 - w^k)^2} \delta V \end{aligned}$$

معادله دیفرانسیل معمولی خطی حاصل را می توان با روش های تفاضل محدود و یا روش های انتگرال گالرکین^۳ حل کرد.

۲-۳-۲- حل عددی معادله دینامیکی

در حل معادله دینامیکی از روش کاهش مرتبه^۳ بر اساس بکارگیری روش گالرکین-بابنوف^۴ استفاده شده است. این روش می تواند با مساوی صفر قرار دادن وزنی خطاهای یک پاسخ مطلوب را فراهم کند. پس میتوان نوشت:

$$\varepsilon_N(x, t) = \sum_{n=1}^N u_n(t) \varphi_n(x) \quad (17)$$

که (t) و $u_n(t)$ به ترتیب توابعی بر حسب زمان و شکل است. توابع شکل طوری انتخاب می شوند که شرایط مرزی را ارضا کنند. درنتیجه با جایگذاری در معادله ارتعاشات کوچک تابع خطای زیر حاصل می شود:

$$L(\varepsilon_N(x, t)) = EI \sum_{n=1}^N \varphi_n''(x) u_n(t) + (\rho A + (m_0 \delta(x-l))) \left[\left(\sum_{n=1}^N \varphi_n(x) u_n(t) \right) + a \right] + c \sum_{n=1}^N \varphi_n(x) u_n(t) \quad (18)$$

$$-\frac{\varepsilon_0 b V_b^2}{(g_0 - w(x))^3} \sum_{n=1}^N \varphi_n(x) u_n(t) = E_r(x, t)$$

1 Step-by-Step Linearization Method

2 Galerkin

3 Reduced Order Model

4 Galerkin-Bubnov procedure



که $E_r(x,t)$ مقدار باقیمانده یا خطای می باشد. یک حل تقریبی $\varphi_j(x,l)$ می تواند به شکل زیر باشد که با مساوی صفر قرار دادن وزنی خطاهای در طول تیر، بطوریکه مطابق با روش گالرکین-بابنوف تابع وزنی $\varphi_j(x)$ همان تابع شکل باشد داریم:

(۱۹)

$$\int_0^l \varphi_j(x) L(\varepsilon_N(x,l)) dx = 0 \quad j = 1 \dots N$$

که با حل آن دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی زیر حاصل می شود:

$$\sum_{n=1}^N M_{jn} u_n(t) + \sum_{n=1}^N C_{jn} u_n(t) + \sum_{n=1}^N k_{jn} u_n(t) = F_j \quad (۲۰)$$

بطوریکه که M_{jn} ماتریس جرم :

$$M_{jn} = m_0 \varphi_j(l) \varphi_n(l) + \rho A \int_0^l \varphi_j(x) \varphi_n(x) dx \quad (۲۱)$$

C_{jn} ماتریس میرایی:

$$C_{jn} = c \int_0^l \varphi_j(x) \varphi_n(x) dx \quad (۲۲)$$

K_{jn} ماتریس سختی است که برابر با تفاضل سختی مکانیکی و الکتریکی است:

$$K_{jn} = K^m_{jn} - K^e_{jn} = EI \int_0^l \varphi_j(x) \varphi_n^{IV}(x) dx - \int_0^l \frac{\varepsilon_0 b V_b^2}{(g_0 - w(x))^3} \varphi_j(x) \varphi_n(x) dx \quad (۲۳)$$

و F_{jn} بردار نیرو است :

$$F_{jn} = m_0 a \varphi_j(l) + \rho A a \int_0^l \varphi_j(x) dx \quad (۲۴)$$

در جدول ۲ ویژگیهای هندسی و پارامترهای فیزیکی شتاب سنج خازنی مورد مطالعه در این کار داده شده است.

جدول ۲- مشخصات شتاب سنج خازنی

$l[\text{m}]$	220	$E[\text{Gpa}]$	169
$b[\text{m}]$	100	$\varepsilon_0 [F/m]$	$8.8541878 \times 10^{-12}$
$h[\text{m}]$	2	$\rho [\text{kg}/\text{m}^3]$	2330
$g_0[\text{m}]$	1	$c[Ns/\text{m}^2]$	1.3035
$m_0[\text{kg}]$	3.2×10^{-7}	N	1



۳- نتایج و بحث

با استفاده از کدنویسی در نرم افزار متلب حل استاتیکی و دینامیکی مدل انجام شده و ولتاژ ناپایداری^۱، پاسخ دینامیکی و در نتیجه تغییر در ظرفیت خازنی سیستم در اثر اعمال شتاب پلهای شبیه سازی شده است. ولتاژ ناپایداری یا واگرایی، مقدار ولتاژی می باشد که میکروبیم به طور ناگهانی به سمت کف کشیده شده و به صفحه پایینی می چسبد. با حل استاتیکی مدل مورد نظر می توان وضعیت پایداری مدل را بررسی کرد. برای طراحی و کنترل کردن ساختارهای میکرو و رسیدن به یک عملکرد موثر، تخمین دقیق جابجایی و رفتار دینامیکی مدل ضروری می باشد.

۳-۱- نتایج رفتار استاتیکی مدل

برای مقایسه درستی رفتار استاتیکی، نتایج حاصل از این روش با با نتایج موجود در مرجع [17] مقایسه شده است. مشخصات داده شده در مرجع، دارای طول 150 ، عرض 50 ، ضخامت 3 و فاصله بین زیرلایه و میکرومتر است. مدول الاستیسیته برابر با 169 گیگا پاسکال و ضریب گذرهای آن خلا می باشد. مقدار ولتاژ ناپایداری محاسبه شده در این کار برابر با 17 ولت است که در مرجع مورد نظر این ولتاژ برابر با $16/9$ ولت بدست آمده است که دارای اختلافی به میزان 58% می باشد.

بهترین حالت برای تغییرات تدریجی ولتاژ و تعداد المان با استفاده از روش FDM² SSLM در تعیین ولتاژ ناپایداری در جداول ۳ و ۴ مشخص شده اند. بر طبق این جداول با تغییرات ولتاژ $0/06$ و تعداد المان 11 تا 1 می توان ولتاژ ناپایداری سیستم را بدست آورد.

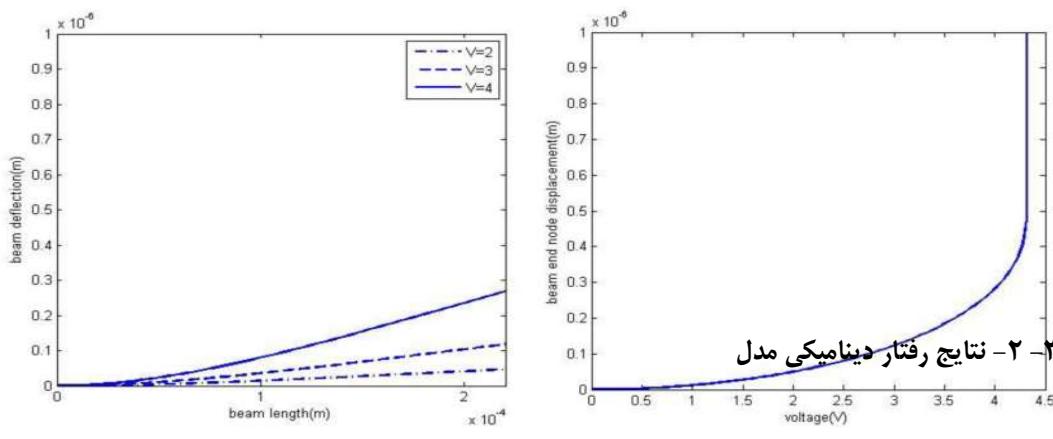
جدول ۳- ولتاژ ناپایداری بدست آمده با 40 گره روی تیر یکسر گیردار با تغییرات ولتاژ بصورت تدریجی

	تغییرات ولتاژ (V)	ولتاژ ناپایداری (V)
0.5	0.08	0.06
4.5	4.32	4.32

جدول ۴- ولتاژ ناپایداری بدست آمده با تغییر ولتاژ به اندازه 0.06 در تعداد گره های مختلف روی تیر یکسر گیردار

تغییرات ولتاژ (V)	ولتاژ ناپایداری (V)
5	11
4.2	4.26

در میکروبیم تغییر شکل نقطه آخر برای تعیین ولتاژ ناپایداری مهم بوده که رفتار این نقطه نسبت به افزایش ولتاژ در شکل ۱ نشان داده شده است. در شکل ۲ اثرات افزایش ولتاژهای کمتر از ولتاژ ناپایداری نشان داده شده است. همانطور که مشخص است با افزایش ولتاژ مقدار انحراف میکروبیم افزایش می یابد.



شکل ۲ - انحراف تیر در ولتاژهای 2 و 3 و 4

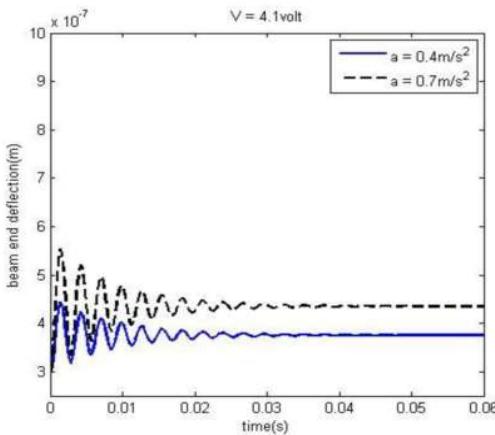
شکل ۱ - تغییر شکل نقطه انتهای تیر با ولتاژ افزایش

² Finite Difference Method

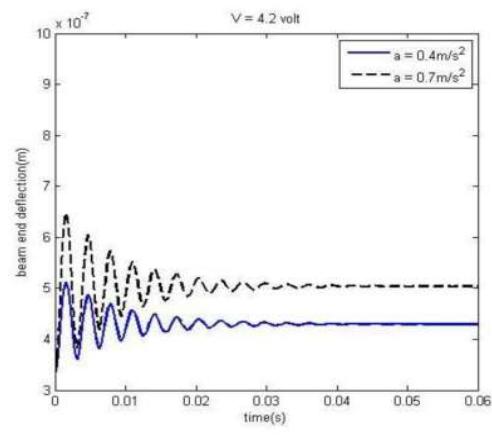


برای بررسی رفتار میکروشتاپ سنج خازنی شتاب پلهای در لحظه صفر بر روی سیستم اعمال می شود. میزان شتاب وارد در محدوده شتابهای کوچک وارد بر صندلی تراکتور مطابق با مرجع [9] می باشد. (x_s) که تغییر شکل استاتیکی تیر نسبت به ولتاژ پایه می باشد به عنوانتابع شکل در نظر گرفته شده است. سیستم در اثر اعمال شتاب در طول زمان نوسان کرده و بدلیل وجود میرایی نوسانات آن به مرور زمان کاهش می باید. تعداد المانها و استپ زمانی در نظر گرفته شده به ترتیب 150 و 3×10^{-4} msec می باشد.

شکل ۳ و ۴ مقدار ارتعاشات میکروبیم نسبت به زمان را در اثر اعمال دو شتاب مختلف نشان می دهد:

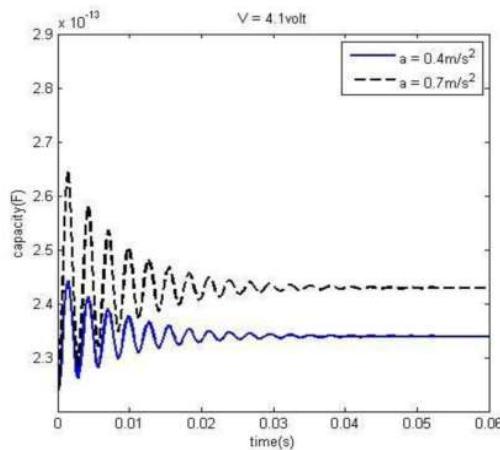


شکل ۴- جابجاییهای انتهای میکروبیم در اثر اعمال شتاب $a = 0.4 \text{ m/s}^2$ و $a = 0.7 \text{ m/s}^2$ در ولتاژ $V = 4.1 \text{ volt}$

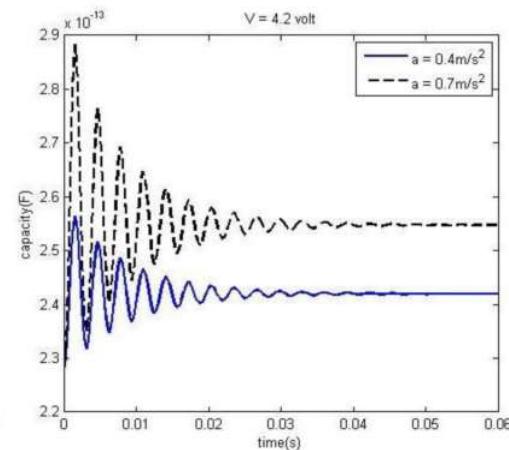


شکل ۳- جابجاییهای انتهای میکروبیم در اثر اعمال شتاب $a = 0.4 \text{ m/s}^2$ و $a = 0.7 \text{ m/s}^2$ در ولتاژ $V = 4.2 \text{ volt}$

و در شکل ۵ و ۶ تغییرات طرفیت خازنی میکروبیم سبب زمان در اثر اعمال همان شتابها به سیستم نشان داده شده است.



شکل ۶ - تغییرات در ظرفیت خازنی میکروبیم در اثر اعمال شتاب $a = 0.4 \text{ m/s}^2$ و $a = 0.7 \text{ m/s}^2$



شکل ۵ - تغییرات در ظرفیت خازنی میکروبیم در اثر اعمال شتاب $a = 0.4 \text{ m/s}^2$ و $a = 0.7 \text{ m/s}^2$



۴- نتیجه گیری

رفتار مدل ارائه شده در محدوده شتابهای اعمالی به صندلی تراکتور شبیه سازی شد، بطوریکه برای حل معادله های غیرخطی حاکم بر رفتار استاتیکی و دینامیکی سیستم از روش SSLM و گالرکین استفاده گردید. بر طبق نتایج بدست آمده مشخص است که شتاب سنج در محدوده این شتابهای کوچک تغییرات قابل مقایسه ای را از خود نشان می دهد و این سنجش را می توان برای بکارگیری در سیستمهای تعليق فعال برای کاهش دادن ارتعاشات واردہ بر صندلی تراکتور استفاده کرد.

۵- پیشنهادها

با توجه به دقت ساختارهای کوچک در ابعاد میکرو و فضای کوچک اختصاص داده شده به خود بهتر است که برای قسمتهای مختلفی که در تراکتور در معرض آسیب دیدن می باشد این طراحی انجام گیرد. همچنین می توان با طراحی انواع دیگر شتاب سنجهای در ابعاد میکرو دقت اندازه گیری آنها را در مقایسه با این نوع از شتاب سنج بررسی کرد.

۶- مراجع

۱- تقی، م. ۱۳۶۹، تراکتور و مکانیسم آن (ترجمه)، چاپ اول، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.

- [2] Gniady , J. and Bauman, J. 1991.Active seat isolation for construction and mining vehicles in SAE Tech. Paper Series:1-6
- [3] Mehta , C. R .Shyam , M . Singh, P .Verma , R . N .2000 .Ride vibration on tractor-implement system. Applied Ergonomics, v(31): 323-328
- [4] Schwarze, S., Notbohm, G., Dupuis, H., and Hartung, E . 1998. Dose-response relationships between whole-body vibration and lumbar disk disease - a field stu 388 drivers of different vehicles. Journal of Sound and Vibration, v(215): 613- 628
- [5] 2631-1, I. 1997 .Mechanical variation and shock - evaluation of human exposure to whole body vibration . part i: General requirements. tech. rep., International Organization for Standardization.
- [6] Rossegger, R. Rossegger, S .1960. Health effects of tractor driving .Journal of Agricultural Engineering Research, v(5):241-274
- [7] Marsili ,A.Ragni ,L.Santoro,G. Servadio,P. Vassalini ,G.2002.Innovative systems to reduce vibrations on agricultural tractors:comparative analysis of acceleration transmitted through the driving seat Biosystems Engineering ,v(81):35-47
- [8] Hansson P.2002. Working space requirement for an agricultural tractor axle suspension. Biosystems Engineering ,v(81): 51-57
- [9] Marsili1, A.Ragni , L .Santoro1,G. Servadio1 ,P. Vassalini1,G.2002.Innovative Systems to reduce Vibrations on Agricultural Tractors : Comparative Analysis of Acceleration transmitted Through the Driving. Biosystems Engineering , v(81) : 35-47
- [10] Zenger, R. Sandmaier , H .1996."Microfluidics",IEEE 7 th International Symposium on micromachine and Human Science :13-20
- [11] Maulf , N . 2000 . An introduction to microelectromechanical system engineering,Artech House Publisher , ISBN:0890065810
- [12] Nabian , A Rezazadeh , Gh . Haddad-derafshi , M . Tahmasebi , A . 2007 . Investigation of Pull-In Phenomenon of Rectangular Micro-Plate Subjected to Nonlinear Electrostatic Pressure . Journal of Microsystem Technology , v(23):810-818
- [13] MEMS Industry Group. 2003. Executive Summary , Industry Report
- [14] Abdel-Rahman , E . Younis, M . Nayfeh , A . 2002 .Characterization of the mechanical behavior of an electrically actuated microbeam.Journal of Micromechanics and Microengineering , v(12):759-766



- [15] Jodat Kordlar , H . Rezazadeh , Gh .2007 . Modeling Open-Loop MEMS Tunneling Accelerometer Based on Circular Plate. Journal of Microsystem Technologies, v(78):1083-1092.
- [16] Rezazadeh,Gh .Tahmasebi, A .Zubtsov , M.2006. Application of Piezoelectric Layers in Electrostatic MEM Actuators,Controlling of Pull-in Voltage. Journal of Microsystem Technologies v(12):1163- 1170
- [17] Osterberg , p.1995. Electrostatically Actuated Microelectromechanical Test Structuresfor Material Property Measurement . Ph.D thesis, MIT University.